

Description

Titre de l'invention : *Commutateur à base de matériau à changement de phase*

Domaine technique

[0001] La présente description concerne de façon générale les dispositifs électroniques. La présente description concerne plus particulièrement les commutateurs à base d'un matériau à changement de phase capable d'alternier entre une phase cristalline, électriquement conductrice, et une phase amorphe, électriquement isolante.

Technique antérieure

[0002] On connaît de nombreuses applications tirant profit de commutateurs, ou interrupteurs, à base d'un matériau à changement de phase pour permettre ou empêcher une circulation d'un courant électrique dans tout ou partie d'un circuit. De tels commutateurs peuvent notamment être mis en œuvre dans des applications de communication radiofréquence, par exemple pour commuter une antenne entre des modes d'émission et de réception, pour activer un filtre correspondant à une bande de fréquences, etc.

Résumé de l'invention

[0003] Il existe un besoin d'améliorer les commutateurs à base d'un matériau à changement de phase existants et leurs procédés de fabrication.

[0004] Un mode de réalisation pallie tout ou partie des inconvénients des commutateurs à base d'un matériau à changement de phase connus et de leurs procédés de fabrication.

[0005] Un aspect d'un mode de réalisation vise plus particulièrement à fournir un commutateur présentant une efficacité thermique améliorée.

[0006] Un aspect d'un autre mode de réalisation vise plus particulièrement à fournir un commutateur présentant des dimensions réduites.

[0007] Un aspect d'encore un autre mode de réalisation vise plus particulièrement à fournir un commutateur présentant une vitesse de commutation accrue.

[0008] Pour cela, un mode de réalisation prévoit un commutateur à base d'un matériau à changement de phase comprenant :

- une région en ledit matériau à changement de phase ;
- un élément chauffant électriquement isolé de la région en ledit matériau à changement de phase ; et

– un ou plusieurs piliers s'étendant dans la région en ledit matériau à changement de phase, le ou les piliers étant en un matériau présentant une conductivité thermique supérieure à celle dudit matériau à changement de phase.

[0009] Selon un mode de réalisation, le matériau du ou des piliers est électriquement isolant.

- [0010] Selon un mode de réalisation, le matériau du ou des piliers est choisi parmi le nitrure d'aluminium et le nitrure de silicium.
- [0011] Selon un mode de réalisation, ledit matériau à changement de phase est un matériau chalcogénure.
- [0012] Selon un mode de réalisation, une couche électriquement isolante est interposée entre l'élément chauffant et la région en ledit matériau à changement de phase.
- [0013] Selon un mode de réalisation, la couche électriquement isolante est en le même matériau que le ou les piliers.
- [0014] Selon un mode de réalisation, la région en ledit matériau à changement de phase est plus proche d'un substrat, dans et sur lequel est formé le commutateur, que l'élément chauffant.
- [0015] Selon un mode de réalisation, l'élément chauffant est plus proche d'un substrat, dans et sur lequel est formé le commutateur, que la région en ledit matériau à changement de phase.
- [0016] Selon un mode de réalisation, la région en ledit matériau à changement de phase est revêtue d'une couche de passivation.
- [0017] Selon un mode de réalisation, la région en ledit matériau à changement de phase relie des première et deuxième électrodes de conduction du commutateur.
- [0018] Selon un mode de réalisation, chaque pilier présente une dimension latérale maximale égale à environ 300 nm.
- [0019] Selon un mode de réalisation, chaque pilier est séparé des piliers voisins par une distance de l'ordre de 300 nm.
- [0020] En outre, un mode de réalisation prévoit un commutateur à base d'un matériau à changement de phase comprenant :
 - une région en ledit matériau à changement de phase reliant des première et deuxième électrodes de conduction du commutateur ;
 - un élément chauffant électriquement isolé de la région en ledit matériau à changement de phase ; et
 - un ou plusieurs îlots en un matériau électriquement isolant présentant chacun une première face s'étendant sur et en contact avec les première et deuxième électrodes, dans lequel la région en ledit matériau à changement de phase s'étend sur des flancs et sur une deuxième face, opposée à la première face, de chaque îlot.
- [0021] Selon un mode de réalisation, lesdits flancs de chaque îlot sont sensiblement parallèles à une direction de conduction du commutateur.
- [0022] Selon un mode de réalisation, le commutateur comprend un seul îlot en ledit matériau électriquement isolant.
- [0023] Selon un mode de réalisation, le commutateur comprend plusieurs îlots en ledit matériau électriquement isolant.

- [0024] Selon un mode de réalisation, les îlots sont répartis à intervalles réguliers le long de l'élément chauffant.
- [0025] Selon un mode de réalisation, ledit matériau électriquement isolant est le nitrure d'aluminium.
- [0026] Selon un mode de réalisation, une couche électriquement isolante, interposée entre la région en ledit matériau à changement de phase et l'élément chauffant, revêt tous les flancs de chaque îlot.
- [0027] Selon un mode de réalisation, la région en ledit matériau à changement de phase revêt tous les flancs de chaque îlot.
- [0028] Selon un mode de réalisation, une couche électriquement isolante, interposé entre la région en ledit matériau à changement de phase et l'élément chauffant, revêt la face supérieure et les flancs de la région en ledit matériau à changement de phase.
- [0029] Selon un mode de réalisation, chaque îlot présente une section de forme trapézoïdale.
- [0030] Selon un mode de réalisation, chaque îlot présente une hauteur égale à environ 5 μm .
- [0031] Selon un mode de réalisation, le commutateur comprend en outre un ou plusieurs piliers s'étendant dans la région en ledit matériau à changement de phase, le ou les piliers étant en un matériau présentant une conductivité thermique supérieure à celle dudit matériau à changement de phase.
- [0032] Un mode de réalisation prévoit un procédé de fabrication d'un commutateur tel que décrit, comprenant une étape de réalisation du ou des îlots sur et en contact avec une partie de la face supérieure de chaque électrode de commande.
- [0033] En outre, un mode de réalisation prévoit un commutateur à base d'un matériau à changement de phase comprenant :
- des première et deuxième régions en ledit matériau à changement de phase connectées chacune à des première et deuxième électrodes de conduction du commutateur, la deuxième région étant située au-dessus de la première région ; et
 - un élément chauffant situé entre les première et deuxième régions en ledit matériau à changement de phase et électriquement isolé des première et deuxième régions en ledit matériau à changement de phase.
- [0034] Selon un mode de réalisation, une région, parmi les première et deuxième régions en ledit matériau à changement de phase, est sur et en contact avec les première et deuxième électrodes.
- [0035] Selon un mode de réalisation, l'autre région en ledit matériau à changement de phase est connectée aux première et deuxième électrodes par des vias.
- [0036] Selon un mode de réalisation, lesdits vias sont en contact, par leur face supérieure, avec la face inférieure de ladite autre région en ledit matériau à changement de phase.
- [0037] Selon un mode de réalisation, l'autre région en ledit matériau à changement de phase est sous et en contact avec des troisième et quatrième électrodes.

- [0038] Selon un mode de réalisation, les troisième et quatrième électrodes sont respectivement connectées aux première et deuxième électrodes par des vias.
- [0039] Selon un mode de réalisation, l'élément chauffant est en métal ou en un alliage métallique.
- [0040] Selon un mode de réalisation, l'élément chauffant est en tungstène ou en nitrure de titane.
- [0041] Selon un mode de réalisation, le commutateur comprend en outre un ou plusieurs piliers s'étendant dans la première région en ledit matériau à changement de phase, le ou les piliers étant en un matériau présentant une conductivité thermique supérieure à celle dudit matériau à changement de phase.
- [0042] Selon un mode de réalisation, le commutateur comprend en outre un ou plusieurs piliers s'étendant dans la deuxième région en ledit matériau à changement de phase, le ou les piliers étant en un matériau présentant une conductivité thermique supérieure à celle dudit matériau à changement de phase.
- [0043] Un mode de réalisation prévoit un procédé de fabrication d'un commutateur tel que décrit, comprenant les étapes successives suivantes :
- a) dépôt de la première région en ledit matériau à changement de phase ;
 - b) réalisation de l'élément chauffant ; et
 - c) dépôt de la deuxième région en ledit matériau à changement de phase.

Brève description des dessins

- [0044] Ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres, seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :
- [0045] la [Fig.1] est une vue en perspective, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase ;
- [0046] la [Fig.2] est une vue en coupe, selon le plan AA de la [Fig.1], du commutateur de la [Fig.1] ;
- [0047] la [Fig.3] est une vue en perspective, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation ;
- [0048] la [Fig.4] est une vue en coupe, selon le plan AA de la [Fig.3], du commutateur de la [Fig.3] ;
- [0049] la [Fig.5] est une vue en coupe, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation ;
- [0050] la [Fig.6A], la [Fig.6B] et la [Fig.6C] illustrent, par des vues en coupe schématiques et partielles, des étapes successives d'un exemple d'un procédé de fabrication du commutateur de la [Fig.3] selon un mode de réalisation ;

- [0051] la [Fig.7] est une vue en perspective, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation ;
- [0052] la [Fig.8] est une vue en coupe, selon le plan AA de la [Fig.7], du commutateur de la [Fig.7] ;
- [0053] la [Fig.9] est une vue en perspective, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation ;
- [0054] la [Fig.10] est une vue en coupe, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation ;
- [0055] la [Fig.11] est une vue en coupe, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation ;
- [0056] la [Fig.12A] et la [Fig.12B] illustrent, par des vues en coupe schématiques et partielles, des étapes successives d'un exemple d'un procédé de fabrication d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation ;
- [0057] la [Fig.13A], la [Fig.13B], la [Fig.13C] et la [Fig.13D] illustrent, par des vues en coupe schématiques et partielles, des étapes successives d'un exemple d'un procédé de fabrication d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation ; et
- [0058] la [Fig.14A] et la [Fig.14B] illustrent, par des vues en coupe schématiques et partielles, des étapes successives d'un exemple d'un procédé de fabrication d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation.

Description des modes de réalisation

- [0059] De mêmes éléments ont été désignés par de mêmes références dans les différentes figures. En particulier, les éléments structurels et/ou fonctionnels communs aux différents modes de réalisation peuvent présenter les mêmes références et peuvent disposer de propriétés structurelles, dimensionnelles et matérielles identiques.
- [0060] Par souci de clarté, seuls les étapes et éléments utiles à la compréhension des modes de réalisation décrits ont été représentés et sont détaillés. En particulier, les circuits de commande des commutateurs à base d'un matériau à changement de phase et les applications dans lesquelles peuvent être prévus de tels commutateurs n'ont pas été détaillés, les modes de réalisation et variantes décrits étant compatibles avec les circuits de commande des commutateurs à base d'un matériau à changement de phase usuels et avec les applications usuelles mettant en œuvre des commutateurs à base d'un matériau à changement de phase.
- [0061] Sauf précision contraire, lorsque l'on fait référence à deux éléments connectés entre eux, cela signifie directement connectés sans éléments intermédiaires autres que des

conducteurs, et lorsque l'on fait référence à deux éléments reliés (en anglais « coupled ») entre eux, cela signifie que ces deux éléments peuvent être connectés ou être reliés par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres éléments.

- [0062] Dans la description qui suit, lorsque l'on fait référence à des qualificatifs de position absolue, tels que les termes « avant », « arrière », « haut », « bas », « gauche », « droite », etc., ou relative, tels que les termes « dessus », « dessous », « supérieur », « inférieur », etc., ou à des qualificatifs d'orientation, tels que les termes « horizontal », « vertical », etc., il est fait référence sauf précision contraire à l'orientation des figures.
- [0063] Sauf précision contraire, les expressions « environ », « approximativement », « sensiblement », et « de l'ordre de » signifient à 10 % près, de préférence à 5 % près.
- [0064] La [Fig.1] est une vue en perspective, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur 100 à base d'un matériau à changement de phase. La [Fig.2] est une vue en coupe, selon le plan AA de la [Fig.1], du commutateur 100 de la [Fig.1]. Le plan AA de la [Fig.1] est sensiblement parallèle à une direction de conduction du commutateur 100.
- [0065] Dans l'exemple représenté, le commutateur 100 est formé dans et sur un substrat 101, par exemple une plaquette ou un morceau de plaquette en un matériau semiconducteur. À titre d'exemple, le substrat 101 est en silicium et présente une résistivité de l'ordre de 100 $\Omega\cdot\text{m}$ (silicium dit « à haute résistivité »).
- [0066] Dans cet exemple, le substrat 101 est revêtu sur l'une de ses faces (sa face supérieure, dans l'orientation de la [Fig.2]) d'une couche électriquement isolante 103. À titre d'exemple, la couche 103 est en dioxyde de silicium (SiO_2) et présente une épaisseur de l'ordre de 500 nm.
- [0067] Dans l'exemple représenté, le commutateur 100 comporte des première et deuxième électrodes de conduction 105a et 105b situées sur et en contact avec la face supérieure de la couche électriquement isolante 103. Les électrodes 105a et 105b sont par exemple destinées à être connectées à un circuit de communication radiofréquence, non détaillé sur les figures. Une distance par exemple de l'ordre de 1 μm sépare l'électrode 105a de l'électrode 105b. Les électrodes 105a et 105b sont en un matériau conducteur, par exemple un métal, par exemple le cuivre ou l'aluminium, ou en un alliage métallique. Chaque électrode 105a, 105b peut présenter une structure monocouche ou une structure multicouche comprenant par exemple, depuis la face supérieure de la couche 103, une couche en titane présentant une épaisseur de l'ordre de 10 nm, une couche en un alliage de cuivre et d'aluminium présentant une épaisseur de l'ordre de 440 nm, une autre couche en titane présentant une épaisseur de l'ordre de 10 nm et une couche en nitrure de titane (TiN) présentant une épaisseur de l'ordre de 100 nm.
- [0068] Dans cet exemple, une autre couche électriquement isolante 107 revêt des parties de

la face supérieure de la couche 103 non revêtues par les électrodes 105a et 105b. Dans l'exemple illustré, le matériau de la couche 107 entoure les électrodes 105a et 105b sur toutes leurs faces latérales. Une partie de la couche 107 s'étend en particulier entre les électrodes 105a et 105b, et isole électriquement l'électrode 105a de l'électrode 105b. La couche 107 affleure par exemple la face supérieure des électrodes 105a et 105b, comme illustré en [Fig.2]. À titre d'exemple, la couche 107 est en le même matériau que la couche 103, par exemple le dioxyde de silicium.

- [0069] Afin de ne pas surcharger le dessin, le substrat 101 et les couches électriquement isolantes 103 et 107 n'ont pas été représentés en [Fig.1].
- [0070] Dans l'exemple représenté, le commutateur 100 comporte en outre une région 109 en un matériau à changement de phase reliant les première et deuxième électrodes de conduction 105a et 105b. Plus précisément, dans cet exemple, la région 109 revêt la face supérieure de la partie de la couche 107 séparant les électrodes de conduction 105a et 105b et se prolonge, par exemple sur une distance de l'ordre de 1 μm , sur et en contact avec une partie de la face supérieure de chaque électrode 105a, 105b. La région 109 présente par exemple une épaisseur T comprise entre 100 et 300 nm.
- [0071] À titre d'exemple, la région 109 du commutateur 100 est en un matériau dit « chalcogénure », c'est-à-dire un matériau ou un alliage comprenant au moins un élément chalcogène, par exemple un matériau de la famille du tellure de germanium (GeTe), du tellure d'antimoine (SbTe) ou du germanium-antimoine-tellure (GeSbTe, communément désigné par l'acronyme « GST »). À titre de variante, la région 109 est en dioxyde de vanadium (VO_2).
- [0072] De manière générale, les matériaux à changement de phase sont des matériaux capables d'alterner, sous l'effet d'une variation de température, entre une phase cristalline et une phase amorphe, la phase amorphe présentant une résistance électrique supérieure à celle de la phase cristalline. Dans le cas du commutateur 100, on tire profit de ce phénomène pour obtenir un état bloqué, empêchant la circulation d'un courant entre les électrodes de conduction 105a et 105b, lorsqu'une partie au moins du matériau de la région 109 située entre les électrodes de conduction est dans la phase amorphe, et un état passant, permettant la circulation du courant entre les électrodes 105a et 105b, lorsque le matériau de la région 109 est dans la phase cristalline.
- [0073] Dans l'exemple représenté, la face supérieure de la région 109 est revêtue d'une couche électriquement isolante 111. À titre d'exemple, la couche 111 est en un matériau diélectrique et thermiquement conducteur, par exemple le nitrure de silicium (SiN) ou le nitrure d'aluminium (AlN).
- [0074] Dans cet exemple, le commutateur 100 comporte en outre un élément chauffant 113 situé sur et en contact avec la face supérieure de la couche 111, à l'aplomb de la région 109 en matériau à changement de phase. L'élément chauffant 113 est électriquement

isolé de la région 109 par la couche 111. Dans l'exemple représenté, l'élément chauffant 113 présente une forme de bande s'étendant le long d'une direction sensiblement orthogonale à la direction de conduction du commutateur 100. Dans cet exemple, les extrémités de l'élément chauffant 113 sont connectées respectivement à des troisième et quatrième électrodes de commande 115a et 115b du commutateur 100 au moyen de plots conducteurs 117. L'élément chauffant 113 présente par exemple une épaisseur de l'ordre de 100 nm. À titre d'exemple, l'élément chauffant 113 est en un métal, par exemple le tungstène, ou en un alliage métallique, par exemple le nitrure de titane.

- [0075] Bien que cela n'ait pas été illustré sur les figures, la structure du commutateur 100 peut être revêtue, du côté de la face supérieure du substrat 101, d'une couche thermiquement isolante destinée à confiner la chaleur produite par l'élément chauffant 113.
- [0076] Lors des commutations entre les états passant et bloqué, les électrodes de commande 115a et 115b du commutateur 100 sont par exemple destinées à être soumises à une tension de commande provoquant une circulation de courant à travers l'élément chauffant 113. Ce courant entraîne, par effet Joule puis par rayonnement et/ou conduction à l'intérieur de la structure du commutateur 100, notamment à travers la couche 111, une élévation de température de la région 109 depuis sa face supérieure, située en regard de l'élément chauffant 113.
- [0077] Plus précisément, pour faire basculer le commutateur 100 de l'état bloqué à l'état passant, on chauffe la région 109 au moyen de l'élément chauffant 113, par exemple à une température T1 et pendant une durée d1. La température T1 et la durée d1 sont choisies de sorte à provoquer un changement de phase du matériau de la région 109 depuis la phase amorphe vers la phase cristalline. La température T1 est par exemple supérieure à une température de cristallisation et inférieure à une température de fusion du matériau de la région 109. À titre d'exemple, la température T1 est comprise entre 150 et 350 °C et la durée d1 est inférieure à 1 µs. Dans le cas où la région 109 est en tellure de germanium, la température T1 est par exemple égale à environ 300 °C et la durée d1 est par exemple comprise entre 100 ns et 1 µs.
- [0078] À l'inverse, pour faire basculer le commutateur 100 de l'état passant à l'état bloqué, on chauffe la région 109 au moyen de l'élément chauffant 113, par exemple à une température T2 supérieure à la température T1, et pendant une durée d2 inférieure à la durée d1. La température T2 et la durée d2 sont choisies de sorte à provoquer un changement de phase du matériau de la région 109 depuis la phase cristalline vers la phase amorphe. La température T2 est par exemple supérieure à la température de fusion du matériau à changement de phase. À titre d'exemple, la température T2 est comprise entre 600 et 1 000 °C et la durée d2 est inférieure à 500 ns. Dans le cas où la région 109 est en tellure de germanium, la température T2 est par exemple égale à

environ 700 °C et la durée d2 est par exemple égale à environ 100 ns.

- [0079] Le commutateur 100 est dit « à chauffage indirect », l'élévation de température du matériau à changement de phase s'obtenant par circulation d'un courant à travers un élément chauffant électriquement isolé du matériau à changement de phase, par opposition aux commutateurs de type « à chauffage direct » qui sont dépourvus d'élément chauffant et dans lesquels l'élévation de température résulte d'une circulation de courant directement à travers le matériau à changement de phase. Dans le cas d'un commutateur à chauffage direct, les électrodes de commande sont par exemple connectées à deux côtés opposés de la région en matériau à changement de phase, par exemple le long d'une direction orthogonale au chemin de conduction du commutateur. Un inconvénient des commutateurs à chauffage direct tient au fait que, lorsque le commutateur est passant, un chemin de conduction électrique est créé à travers le matériau à changement de phase entre les électrodes de commande et les électrodes de conduction du commutateur. Cela entraîne des courants de fuite qui perturbent le signal transmis entre les électrodes de conduction.
- [0080] Pour répondre aux contraintes de diverses applications, par exemple dans le domaine des communications radiofréquence, il est souhaitable que le commutateur 100 présente un facteur de mérite (« figure of merit », en anglais) le plus faible possible. Dans la présente description, le facteur de mérite d'un commutateur correspond à un produit d'une résistance R_{ON} à l'état passant par une capacité C_{OFF} à l'état bloqué de ce commutateur.
- [0081] La résistance à l'état passant R_{ON} des commutateurs de la présente description est définie par la relation suivante :
- [Math 1]
- $$R_{ON} = \frac{1}{\sigma_{ON}} \cdot \frac{L}{T \cdot W}$$
- [0082] Dans la relation Math 1 ci-dessus, L, W et T désignent respectivement la longueur, la largeur et l'épaisseur de la région 109 en matériau à changement de phase, la longueur L et la largeur W correspondant à des dimensions de la région 109 mesurées le long de directions respectivement parallèles et orthogonales à la direction de conduction du commutateur, et σ_{ON} désigne une conductivité du matériau à changement de phase (exprimée en siemens par mètre) lorsque celui-ci se trouve dans sa phase cristalline.
- [0083] Afin de réduire le facteur de mérite du commutateur 100, on pourrait par exemple diminuer sa résistance à l'état passant R_{ON} en augmentant l'épaisseur T de la région 109 en matériau à changement de phase. Cela entraînerait toutefois une augmentation indésirable des durées de commutation, ou une baisse de la vitesse de commutation, entre les états passant et bloqué. En effet, pour une même tension de commande, plus la région 109 est épaisse et plus les durées d1 et d2, correspondant respectivement aux

durées de transition entre la phase amorphe et la phase cristalline et entre la phase cristalline et la phase amorphe, sont longues. Pour réduire les durées d_1 et d_2 , on pourrait alors être tenté d'augmenter la tension de commande de l'élément chauffant 113 mais cela provoquerait une augmentation indésirable de la consommation énergétique du commutateur 100.

- [0084] La [Fig.3] est une vue en perspective, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur 300 à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation. La [Fig.4] est une vue en coupe, selon le plan AA de la [Fig.3], du commutateur 300 de la [Fig.3]. Le commutateur 300 des figures 3 et 4 comprend des éléments communs avec le commutateur 100 des figures 1 et 2. Ces éléments communs ne seront pas détaillés à nouveau ci-après.
- [0085] Selon un mode de réalisation, le commutateur 300 comprend un ou plusieurs piliers 301 (plusieurs dizaines de piliers 301, dans l'exemple représenté) s'étendant dans la région 109 en matériau à changement de phase. Plus précisément, dans l'exemple illustré en figures 3 et 4, les piliers 301 s'étendent verticalement à travers toute l'épaisseur T de la région 109.
- [0086] Selon un mode de réalisation, le ou les piliers 301 sont en un matériau présentant une conductivité thermique supérieure à celle du matériau à changement de phase de la région 109. À titre d'exemple, les piliers 301 sont en un matériau électriquement isolant et thermiquement conducteur, par exemple le nitrure de silicium, le nitrure d'aluminium, etc. En variante, les piliers 301 peuvent être en un matériau électriquement et thermiquement conducteur, par exemple un métal. Toutefois, pour une mise en œuvre du commutateur 300 dans des applications de communication radio-fréquence, l'utilisation de piliers 301 en un matériau électriquement isolant est privilégiée afin de limiter ou d'éviter l'apparition de phénomènes capacitifs parasites.
- [0087] Dans l'exemple représenté, les piliers 301 présentent chacun, en vue de dessus, une section sensiblement circulaire. Cet exemple n'est toutefois pas limitatif, le ou les piliers 301 pouvant présenter une forme quelconque, par exemple une section de forme rectangulaire ou carrée. À titre d'exemple, chaque pilier 301 présente une dimension latérale maximale (par exemple un diamètre, dans l'exemple représenté où les piliers ont une section sensiblement circulaire) égale à environ 300 nm. En outre, chaque pilier 301 est par exemple séparé des piliers 301 voisins par une distance de l'ordre de 300 nm. Les piliers 301 sont par exemple répartis selon un motif périodique. Bien que l'on ait illustré un exemple dans lequel le commutateur 300 comporte quelques dizaines de piliers 301, le commutateur 300 peut comporter un nombre quelconque de piliers 301.
- [0088] Un avantage résultant de la présence des piliers 301 tient au fait que la chaleur produite par l'élément chauffant 113 est propagée plus efficacement dans la région 109

du commutateur 300. En particulier, par rapport au commutateur 100 dont la région 109 est chauffée principalement depuis sa face supérieure, la chaleur provenant de l'élément chauffant 113 du commutateur 300 se diffuse en outre au cœur du matériau à changement de phase de la région 109. Le commutateur 300 présente ainsi une efficacité thermique supérieure à celle du commutateur 100.

[0089] Dans le cas du commutateur 300, pour une même tension de commande appliquée entre les électrodes 115a et 115b, l'élément chauffant 113 subit, par rapport au commutateur 100, une élévation de température moindre. En outre, pour une même tension de commande, la région 109 du commutateur 300 subit, par rapport à la région 109 du commutateur 100, une élévation de température plus importante. La différence entre les températures atteintes respectivement par l'élément chauffant 113 et par la région 109 lors des étapes de commutation est moindre dans le cas du commutateur 300 que dans le cas du commutateur 100.

[0090] À épaisseurs T de région 109 comparables, le commutateur 300 permet d'accéder à des durées de commutation inférieures, ou à des vitesses de commutation supérieures, à celles du commutateur 100. Il est avantageusement possible de tirer profit de l'efficacité thermique accrue du commutateur 300 pour augmenter l'épaisseur T de la région 109 par rapport au commutateur 100, afin de diminuer le facteur de mérite du commutateur 300, sans dégrader les durées de commutation par rapport au commutateur 100. On peut en outre avantageusement éloigner l'élément chauffant 113 par rapport à la région 109. Cela provoque alors une diminution de la capacité à l'état bloqué C_{OFF} , donc une baisse du facteur de mérite, du commutateur 300 par rapport au commutateur 100.

[0091] La face supérieure de la région 109 du commutateur 300 peut être, comme dans l'exemple illustré, intégralement revêtue d'une couche électriquement isolante 303. La couche 303 optionnelle permet par exemple de passiver la face supérieure de la région 109. La couche 303 permet en outre de réduire la capacité à l'état bloqué C_{OFF} du commutateur 300 par rapport au commutateur 100, donc de diminuer le facteur de mérite du commutateur 300. Dans l'exemple représenté, les piliers 301 traversent la couche 303 sur toute son épaisseur. Plus précisément, dans cet exemple, chaque pilier 301 s'étend verticalement depuis la face supérieure de la couche 303 jusqu'à la face inférieure de la région 109. La couche 303 présente par exemple une épaisseur comprise entre 200 et 300 nm. À titre d'exemple, la couche 303 est en nitrure de silicium ou en nitrure de germanium (GeN).

[0092] Dans l'exemple illustré, le commutateur 300 comprend en outre, de façon optionnelle, des régions électriquement isolantes 305 disjointes revêtant la face supérieure de la couche électriquement isolante 107 et se prolongeant sur une partie de la face supérieure de chaque électrode de conduction 105a, 105b. Chaque région 305

présente par exemple une épaisseur de l'ordre de 20 nm. À titre d'exemple, les régions électriquement isolantes 305 sont en un matériau diélectrique, par exemple le nitrure de silicium.

- [0093] Afin de ne pas surcharger le dessin, le substrat 101, les couches électriquement isolantes 103 et 107 et les régions électriquement isolantes 305 n'ont pas été représentés en [Fig.3].
- [0094] Dans l'exemple représenté, le commutateur 300 comporte en outre une couche électriquement isolante 307. La couche 307 du commutateur 300 est par exemple analogue à la couche 111 du commutateur 100. Dans le commutateur 300, la couche 307 est interposée entre la couche 303 et l'élément chauffant 113. Plus précisément, dans l'exemple illustré, la couche 307 revêt la face supérieure des piliers 301, la face supérieure et les flancs de la couche 303, les flancs de la région 109, les parties exposées des électrodes 105a et 105b et la face supérieure et les flancs des régions 305. À titre d'exemple, la couche 307 est en un matériau électriquement isolant et thermiquement conducteur, par exemple le même matériau que celui des piliers 301, par exemple le nitrure de silicium ou le nitrure d'aluminium.
- [0095] Bien que cela n'ait pas été illustré sur les figures, la structure du commutateur 300 peut être revêtue, du côté de la face supérieure du substrat 101, d'une couche thermiquement isolante destinée à confiner la chaleur produite par l'élément chauffant 113.
- [0096] Le commutateur 300 présente une structure dans laquelle l'élément chauffant 113 est plus éloigné du substrat 101 que la couche 109 en matériau à changement de phase. Cela implique une capacité thermique faible, l'élément chauffant 113 pouvant être situé à proximité de l'air ambiant. Il en résulte avantageusement des échanges thermiques rapides, donc des durées de commutation faibles.
- [0097] La [Fig.5] est une vue en coupe, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur 500 à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation.
- [0098] Le commutateur 500 de la [Fig.5] comprend des éléments communs avec le commutateur 300 des figures 3 et 4. Ces éléments communs ne seront pas détaillés à nouveau ci-après. À la différence du commutateur 300 des figures 3 et 4, dans lequel la région 109 en matériau à changement de phase est située au-dessous de l'élément chauffant 113, la région 109 du commutateur 500 est, dans l'orientation de la [Fig.5], située au-dessus de l'élément chauffant 113.
- [0099] Dans l'exemple représenté, l'élément chauffant 113 est plus précisément sur et en contact avec la face supérieure de la couche électriquement isolante 103. En outre, dans cet exemple, la couche électriquement isolante 307 revêt la face supérieure et les flancs de l'élément chauffant 113 et se prolonge sur des parties de la face supérieure de la couche 103 non revêtues par l'élément chauffant 113.

- [0100] Dans l'exemple illustré en [Fig.5], la région 109 en matériau à changement de phase, traversée par les piliers 301, est située sur et en contact avec la face supérieure de la couche 307, à l'aplomb de l'élément chauffant 113. Dans cet exemple, les électrodes de conduction 105a et 105b du commutateur 500 sont sur et en contact avec la face supérieure de la couche 307. En outre, les électrodes 105a et 105b revêtent chacune un flanc et une partie de la face supérieure de la région 109.
- [0101] Dans l'exemple représenté, la couche électriquement isolante 107 s'étend entre les électrodes 105a et 105b. La couche 107 est, dans l'orientation de la [Fig.5], sur et en contact avec la face supérieure de la région 109.
- [0102] Bien que cela n'ait pas été illustré en [Fig.5], le commutateur 500 peut en outre comporter une couche de passivation de la région 109 et des régions électriquement isolantes analogues respectivement à la couche 303 et aux régions 305 du commutateur 300 des figures 3 et 4.
- [0103] Par rapport au commutateur 300, le commutateur 500 présente une structure dans laquelle l'élément chauffant 113 est plus proche du substrat 101. Cela implique, dans le cas du commutateur 500, une capacité thermique supérieure qui favorise l'application d'une tension de commande moindre sur l'élément chauffant 113, par rapport au commutateur 300, pour obtenir une élévation comparable de la température de la région 109 lors des commutations.
- [0104] Les figures 6A à 6C illustrent, par des vues en coupe schématiques et partielles, des étapes successives d'un exemple d'un procédé de fabrication du commutateur 300 de la [Fig.3] selon un mode de réalisation.
- [0105] La [Fig.6A] illustre plus précisément une étape de formation de la couche électriquement isolante 103 sur la face supérieure du substrat 101, par exemple par oxydation thermique du matériau du substrat 101. La [Fig.6A] illustre en outre une étape de réalisation des électrodes de conduction 105a et 105b sur la face supérieure de la couche 103. À titre d'exemple, un niveau de métallisation est d'abord déposé, par exemple par dépôt physique en phase vapeur (« Physical Vapor Deposition » - PVD, en anglais) d'une ou plusieurs couches métalliques, du côté de la face supérieure du substrat 101. Des étapes de photolithographie puis gravure permettent ensuite de conserver uniquement des parties du niveau de métallisation qui sont situées aux emplacements souhaités des électrodes 105a et 105b. Des lignes radiofréquence, non représentées en [Fig.6A], peuvent en outre être formées dans le premier niveau de métallisation au cours de cette étape.
- [0106] La [Fig.6B] illustre une étape de formation de la couche électriquement isolante 107 autour des électrodes 105a et 105b. À titre d'exemple, la couche 107 est d'abord déposée, par exemple par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (« Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition » - PECVD, en anglais), par exemple

plus précisément par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma à haute densité (« High-Density Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition » - HDPCVD ou HDP PECVD, en anglais), du côté de la face supérieure de la structure de la [Fig.6A]. La couche 107 peut, après dépôt, revêtir les électrodes 105a et 105b et présenter une épaisseur par exemple de l'ordre de 700 nm. Une étape de planarisation, par exemple par polissage mécano-chimique, permet ensuite d'exposer les faces supérieures des électrodes 105a et 105b. La couche 107 présente par exemple alors une épaisseur sensiblement égale à celle des électrodes 105a et 105b.

[0107] La [Fig.6B] illustre en outre une étape de formation des régions électriquement isolantes 305. À titre d'exemple, une couche électriquement isolante est d'abord déposée du côté de la face supérieure du substrat 101. Des étapes de photolithographie puis gravure permettent alors de conserver des parties de la couche électriquement isolante situées aux emplacements souhaités des régions 305. À titre de variante, les régions 305 peuvent être formées par dépôt localisé d'un matériau électriquement isolant du côté de la face supérieure du substrat 101.

[0108] La [Fig.6C] illustre une étape de formation de la région 109 en matériau à changement de phase et de la couche de passivation 303. À titre d'exemple, une couche en matériau à changement de phase et une couche de passivation sont successivement déposées, par exemple par dépôt physique en phase vapeur, du côté de la face supérieure de la structure de la [Fig.6B]. Des étapes de photolithographie puis gravure, par exemple par gravure ionique réactive (« Reactive Ion Etching » - RIE, en anglais) ou par gravure par faisceau ionique (« Ion Beam Etching » - IBE, en anglais), permettent ensuite de conserver uniquement des parties de la couche en matériau à changement de phase et de la couche de passivation aux emplacement souhaités de la région 109 et de la couche 303. Au cours de ces étapes, des ouvertures 601 peuvent en outre être formées dans la couche en matériau à changement de phase et dans la couche de passivation aux emplacement souhaités des piliers 301. À titre de variante, les ouvertures 601 peuvent être formées après des étapes de photolithographie puis gravure postérieures aux étapes de formation de la région 109 et de la couche 303.

[0109] Au cours d'une autre étape, postérieure aux étapes décrites en relation avec la [Fig.6C], les ouvertures 601 sont intégralement comblées pour former les piliers 301. La couche électriquement isolante 307 est ensuite déposée sur toute la face supérieure de la structure. Dans le cas où les piliers 301 et la couche 307 sont en le même matériau, les piliers 301 sont par exemple formés lors du dépôt de la couche 307. L'élément chauffant 113 est ensuite formé sur et en contact avec la face supérieure de la couche 307. Les électrodes de commande 115a et 115b et les plots 117 peuvent en outre être réalisés au cours de l'étape de formation de l'élément chauffant 113, par exemple à partir d'un même niveau de métallisation. À l'issue de ces étapes, on obtient

le commutateur 300 de la [Fig.3].

- [0110] La personne du métier est capable d'adapter le procédé de fabrication du commutateur 300 décrit ci-dessus en relation avec les figures 6A à 6C pour réaliser le commutateur 500.
- [0111] La [Fig.7] est une vue en perspective, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur 700 à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation. La [Fig.8] est une vue en coupe, selon le plan AA de la [Fig.7], du commutateur de la [Fig.7]. Le plan AA de la [Fig.7] est sensiblement parallèle à une direction de conduction du commutateur 700.
- [0112] Le commutateur 700 des figures 7 et 8 comprend des éléments communs avec le commutateur 100 des figures 1 et 2. Ces éléments communs ne seront pas détaillés à nouveau ci-après.
- [0113] Afin de ne pas surcharger le dessin, le substrat 101 et les couches électriquement isolantes 103 et 107 n'ont pas été représentés en [Fig.7].
- [0114] Selon un mode de réalisation, le commutateur 700 des figures 7 et 8 comprend un ou plusieurs îlots 701 (trois îlots 701, dans l'exemple représenté) électriquement isolants présentant chacun une première face (la face inférieure, dans l'orientation des figures 7 et 8) s'étendant sur et en contact avec les première et deuxième électrodes de conduction 105a et 105b du commutateur 700. Dans le commutateur 700, la région 109 en matériau à changement de phase s'étend sur une partie des flancs et sur une partie d'une deuxième face (la face supérieure, dans l'orientation des figures 7 et 8), opposée à la première face, de chaque îlot 701. Plus précisément, dans l'exemple représenté, la région 109 revêt une partie des flancs des îlots 701 qui sont sensiblement parallèles au plan AA de la [Fig.7], c'est-à-dire les flancs des îlots 701 s'étendant le long de la direction de conduction du commutateur 700. Dans l'exemple représenté, l'élément chauffant 113 du commutateur 700 s'étend en outre, le long d'une direction orthogonale à la direction de conduction du commutateur 700, sur et en contact avec une partie de la face supérieure de la région 109.
- [0115] Les îlots 701 sont en un matériau diélectrique ou comprennent un empilement de matériaux diélectriques. À titre d'exemple, les îlots 701 sont en un matériau électriquement isolant et thermiquement conducteur, par exemple un matériau présentant une conductivité thermique supérieure à celle du matériau à changement de phase de la région 109, par exemple le nitrure d'aluminium. Cela permet avantageusement d'obtenir une résistance thermique moindre entre l'élément chauffant 113 et la région 109. On favorise ainsi un phénomène de « trempe » se produisant lors du passage de la région 109 de la phase cristalline à la phase amorphe. À titre de variante, les îlots 701 peuvent être en dioxyde de silicium.
- [0116] Dans l'exemple illustré en [Fig.7], chaque îlot 701 présente une forme allongée le

long de la direction de conduction du commutateur 700 et une section de forme sensiblement trapézoïdale, la première face de chaque îlot 701 présentant une surface plus importante que la deuxième face. Le fait de prévoir des îlots 701 présentant une section trapézoïdale, les flancs des îlots 701 étant ainsi inclinés, permet avantageusement de faciliter le revêtement des îlots 701 par la région 109 par rapport à un cas où les îlots 701 présenteraient des flancs verticaux, perpendiculaires aux première et deuxième faces. L'exemple illustré en [Fig.7] n'est toutefois pas limitatif, chaque îlot 701 pouvant en variante présenter une section de forme quelconque, par exemple rectangulaire ou carrée. Les îlots 701 sont par exemple répartis à intervalles réguliers le long de l'élément chauffant (113).

- [0117] Dans le commutateur 700 de la [Fig.7], la région 109 en matériau à changement de phase est développée sur une structure tridimensionnelle, ou en relief, à la différence du commutateur 100 dans lequel la région 109 est sensiblement plane. Cela permet avantageusement d'augmenter la largeur W de la région 109 en matériau à changement de phase et/ou de réduire les dimensions extérieures du commutateur.
- [0118] Plus précisément, le commutateur 700 peut présenter, par rapport au commutateur 100, une distance entre ses électrodes de commande 115a et 115b moindre tout en conservant une région 109 présentant une largeur W sensiblement égale à celle de la région 109 du commutateur 100. Cela permet avantageusement au commutateur 700 de présenter des dimensions extérieures inférieures, donc une densité d'intégration supérieure, par rapport au commutateur 100.
- [0119] À titre d'exemple, dans un cas où le commutateur 700 comporte deux îlots 701 présentant une hauteur de l'ordre de 5 μm , une largeur, correspondant à une dimension latérale moyenne de l'îlot 701 mesurée le long d'une direction perpendiculaire au plan AA de la [Fig.7] (direction parallèle à l'axe de l'élément chauffant 113), de l'ordre de 1 μm et un espacement de l'ordre de 1 μm , la largeur W de la région 109, développée sur la structure tridimensionnelle, est de l'ordre de 25 μm . Le commutateur 700 présente dans ce cas une largeur, correspondant sensiblement à une dimension des électrodes de conduction 105a et 105b prise orthogonalement au plan AA de la [Fig.7], de l'ordre de 5 μm . En comparaison, la largeur du commutateur 100 est de l'ordre de 25 μm dans un cas où sa région 109 présente une largeur W égale à environ 25 μm .
- [0120] À titre de variante, on peut prévoir que la région 109 du commutateur 700 présente une largeur W supérieure à celle de la région 109 du commutateur 100, tout en conservant une distance entre les électrodes 115a et 115b inférieure ou égale à la distance entre les électrodes 115a et 115b du commutateur 100. Cela permet avantageusement au commutateur 700 de présenter une résistance à l'état passant R_{ON} inférieure, donc un facteur de mérite inférieur, par rapport au commutateur 100.
- [0121] À titre de variante, on peut prévoir que la région 109 du commutateur 700 présente

une largeur W supérieure et une épaisseur T inférieure à celle de la région 109 du commutateur 100, tout en conservant une résistance à l'état passant R_{ON} comparable. Le fait de réduire l'épaisseur T de la région 109 permet avantageusement d'obtenir des changements de phases plus rapides lors des commutations. En outre, la réduction de l'épaisseur T de la région 109 permet d'obtenir un matériau à changement de phase de meilleure qualité cristallographique et stœchiométrique. De ce fait, les changements de phase du matériau de la région 109 nécessiteront avantageusement une énergie moindre. On améliore ainsi l'efficacité thermique du commutateur 700 par rapport au commutateur 100.

- [0122] Un autre avantage du commutateur 700 tient au fait que la présence des îlots 701 permet de diminuer la capacité à l'état bloqué C_{OFF} . Les îlots 701 permettent plus précisément de réduire une capacité parasite C_p entre l'élément chauffant 113 et les électrodes de conduction 105a et 105b du commutateur 700, du fait que chaque îlot 701 éloigne l'élément chauffant 113 par rapport aux électrodes 105a et 105b. La capacité à l'état bloqué C_{OFF} est en outre réduite, par rapport au commutateur 100, dans un cas où la largeur du commutateur 700 est inférieure à celle du commutateur 100.
- [0123] Un autre avantage du commutateur 700 tient au fait que la présence des îlots 701 permet, à largeur W identique, de diminuer l'inductance de l'élément chauffant 113 par rapport au cas du commutateur 100. Cela semble provenir du fait que l'inductance mutuelle entre les tronçons verticaux adjacents de l'élément chauffant 113 devient négative, entraînant ainsi une réduction de l'inductance totale. Une baisse d'inductance de l'élément chauffant 113 permet avantageusement d'atteindre des vitesses de commutation plus élevées.
- [0124] Bien que cela n'ait pas été illustré en figures 7 et 8, le commutateur 700 peut comporter une couche de passivation et des régions isolantes identiques ou analogues à la couche de passivation 303 et aux régions 305 du commutateur 300 des figures 3 et 4.
- [0125] La [Fig.9] est une vue en perspective, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur 900 à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation.
- [0126] Le commutateur 900 de la [Fig.9] comprend des éléments communs avec le commutateur 700 des figures 7 et 8. Ces éléments communs ne seront pas détaillés à nouveau ci-après.
- [0127] Afin de ne pas surcharger le dessin, le substrat 101 et les couches électriquement isolantes 103 et 107 n'ont pas été représentés en [Fig.9].
- [0128] Le commutateur 900 de la [Fig.9] diffère du commutateur 700 des figures 7 et 8 en ce que le commutateur 900 comprend un seul îlot 701 interposé entre la région 109 en matériau à changement de phase et les électrodes de conduction 105a et 105b.
- [0129] Le commutateur 900 présente, vu en coupe selon le plan AA de la [Fig.9], une

structure analogue à celle précédemment exposée en relation avec la [Fig.8].

- [0130] Dans le commutateur 900, l'îlot 701 présente des dimensions, en particulier une largeur, telles que la majorité de la région 109 revêt l'îlot 701. Cela permet avantageusement d'éloigner encore davantage l'élément chauffant 113 par rapport aux électrodes de conduction 105a et 105b, donc de réduire la capacité à l'état bloqué C_{OFF} du commutateur 900 par rapport au commutateur 700.
- [0131] La [Fig.10] est une vue en coupe, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur 1000 à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation.
- [0132] Le commutateur 1000 de la [Fig.10] comprend des éléments communs avec le commutateur 700 des figures 7 et 8. Ces éléments communs ne seront pas détaillés à nouveau ci-après.
- [0133] Le commutateur 1000 de la [Fig.10] diffère du commutateur 700 des figures 7 et 8 en ce que, dans le commutateur 1000, la couche électriquement isolante 111 s'étend sur toute la face supérieure de la structure. Dans l'exemple représenté, la couche électriquement isolante 111 revêt la région 109 en matériau à changement de phase et les îlots 701 en matériau diélectrique. Plus précisément, dans cet exemple, la couche 111 revêt la face supérieure et les flancs de la région 109 en matériau à changement de phase, des parties de la face supérieure de chaque îlot 701 non revêtues par la région 109, tous les flancs de chaque îlot 701, des parties de la face supérieure de chaque électrode de conduction 105a, 105b non revêtues par les îlots 701, et des parties de la face supérieure de la couche électriquement isolante 107 non revêtues par les îlots 701.
- [0134] Le fait de prévoir que la couche 111 recouvre toute la structure permet de simplifier la fabrication du commutateur 1000, notamment par rapport aux commutateurs 700 et 900.
- [0135] La [Fig.11] est une vue en coupe, schématique et partielle, d'un exemple d'un commutateur 1100 à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation.
- [0136] Le commutateur 1100 de la [Fig.11] comprend des éléments communs avec le commutateur 700 des figures 7 et 8. Ces éléments communs ne seront pas détaillés à nouveau ci-après.
- [0137] Le commutateur 1100 de la [Fig.11] diffère du commutateur 700 des figures 7 et 8 en ce que, dans le commutateur 1100, la région 109 en matériau à changement de phase revêt chaque îlot 701 en matériau diélectrique et la couche électriquement isolante 111 s'étend sur toute la face supérieure de la structure. Plus précisément, dans l'exemple représenté, la région 109 en matériau à changement de phase revêt la face supérieure et tous les flancs de chaque îlot 701 et se prolonge sur et en contact avec une partie de la face supérieure de chaque électrode de conduction 105a, 105b du commutateur 1100.

En outre, dans cet exemple, la couche 111 revêt la face supérieure et les flancs de la région 109 en matériau à changement de phase, des parties de la face supérieure de chaque électrode de conduction 105a, 105b non revêtues par la région 109, et des parties de la face supérieure de la couche 107 électriquement isolante non revêtues par les îlots 701.

- [0138] Dans le commutateur 1100, la partie de la région 109 s'étendant sur et en contact avec les électrodes de conduction 105a et 105b procure avantageusement un meilleur contact électrique entre la région 109 en matériau à changement de phase et les électrodes 105a et 105b que dans les commutateurs 700, 900 et 1000. Cela permet en outre de simplifier la fabrication du commutateur 1100, notamment par rapport aux commutateurs 700, 900 et 1000. La personne du métier est capable d'adapter les modes de réalisation des commutateurs 1000 et 1100 décrits en relation avec les figures 10 et 11 à des commutateurs comportant un nombre quelconque d'îlots 701.
- [0139] Les figures 12A et 12B illustrent, par des vues en coupe schématiques et partielles, des étapes successives d'un exemple d'un procédé de fabrication d'un commutateur à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation, par exemple le commutateur 700 de la [Fig.7].
- [0140] La [Fig.12A] illustre plus précisément une structure obtenue à l'issue d'étapes successives de formation de la couche électriquement isolante 103, de réalisation des électrodes de commande 105a et 105b et de dépôt puis planarisation de la couche 107. Ces étapes sont par exemple mises en œuvre de façon identique ou analogue à ce qui a été précédemment exposé en relation avec la [Fig.6A].
- [0141] La [Fig.12B] illustre une étape de formation des îlots 701 du côté de la face supérieure de la structure. À titre d'exemple, une couche de nitrure d'aluminium ou un empilement comprenant une couche de nitrure d'aluminium et une couche de dioxyde de silicium est d'abord déposé, par exemple par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) du côté de la face supérieure de la structure de la [Fig.12A]. Des étapes de photolithographie puis gravure permettent ensuite de conserver uniquement des parties de la couche ou de l'empilement qui sont situées aux emplacements souhaités des îlots 701.
- [0142] Lors d'étapes ultérieures, le matériau à changement de phase est déposé du côté de la face supérieure du substrat 101. Une couche optionnelle de passivation identique ou analogue à la couche 303 du commutateur 300 peut être déposée sur le matériau à changement de phase pour le protéger contre l'oxydation. Des étapes de photolithographie puis gravure permettent ensuite de conserver le matériau à changement de phase, et éventuellement le matériau de la couche optionnelle de passivation, à l'emplacement souhaité de la région 109.
- [0143] On peut ensuite procéder au dépôt de la couche 111, par exemple en formant une

couche de nitrure de silicium par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) ou une couche de nitrure d'aluminium par dépôt physique en phase vapeur (PVD). Dans le cas où la couche 111 électriquement isolante revêt les électrodes 105a et 105b, des ouvertures peuvent alors être formées, par exemple par photolithographie puis gravure, par exemple gravure ionique réactive (RIE), dans la couche 111 de sorte à exposer des parties de la face supérieure de chaque électrode 105a, 105b.

- [0144] L'élément chauffant 113 peut ensuite être formé, par exemple par une étape de dépôt d'un niveau de métallisation du côté de la face supérieure du substrat 101, suivie d'étapes de photolithographie puis gravure. Au cours de cette étape, des vias conducteurs peuvent en outre être réalisés dans les ouvertures préalablement formées de sorte à reprendre les contacts des électrodes 105a et 105b du commutateur.
- [0145] La personne du métier est capable d'adapter le procédé de fabrication du commutateur 700 décrit ci-dessus en relation avec les figures 12A et 12B pour réaliser les commutateurs 900, 1000 et 1100.
- [0146] Les modes de réalisation des commutateurs 300 et 500 précédemment exposés en relation avec les figures 3 à 5 sont combinables avec les modes de réalisation des commutateurs 700, 900, 1000 et 1100 des figures 7 à 11. Plus précisément, on peut prévoir de former, dans la région 109 en matériau à changement de phase des commutateurs 700, 900, 1000 et 1100, des piliers identiques ou analogues aux piliers 301 du commutateur 300. La structure des commutateurs 700, 900, 1000 et 1100 peut en outre être modifiée pour obtenir une structure analogue à celle du commutateur 500, dans laquelle l'élément chauffant 113 est intercalé entre le substrat 101 et les électrodes de conduction 105a et 105b. La personne du métier est capable d'adapter le procédé de fabrication du commutateur 700 décrit ci-dessus en relation avec les figures 12A et 12B pour réaliser ces différentes structures.
- [0147] Les figures 13A à 13D illustrent, par des vues en coupe schématiques et partielles, des étapes successives d'un exemple d'un procédé de fabrication d'un commutateur 1300 à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation.
- [0148] Le commutateur 1300 comprend des éléments communs avec le commutateur 100 des figures 1 et 2. Ces éléments communs ne seront pas détaillés à nouveau ci-après.
- [0149] La [Fig.13A] illustre plus précisément une structure obtenue après des étapes de formation de la couche électriquement isolante 103, du côté de la face supérieure du substrat 101, de réalisation des électrodes de conduction 105a et 105b, et de dépôt puis de planarisation de la couche 107. Ces étapes sont par exemple mises en œuvre comme exposé précédemment en relation avec les figures 6A et 6B. Des étapes de réalisation de la région 109 en matériau à changement de phase et de la couche de passivation 303 sont ensuite mises en œuvre, par exemple comme exposé précédemment en relation avec la [Fig.6B].

- [0150] La [Fig.13B] illustre plus précisément une structure obtenue à l'issue d'une étape de dépôt de la couche électriquement isolante 307 du côté de la face supérieure de la structure de la [Fig.13A], suivie d'une étape de dépôt d'une autre couche électriquement isolante 1301 revêtant la couche 307. La couche 1301 est par exemple ensuite planarisée, par exemple par polissage mécano-chimique, de sorte à obtenir une structure présentant une face supérieure plane. À titre d'exemple, la couche 1301 est en dioxyde de silicium ou en nitrure d'aluminium.
- [0151] La [Fig.13C] illustre plus précisément une structure obtenue à l'issue d'une étape de formation d'un élément chauffant 1303 sur et en contact avec la face supérieure de la couche 307, à l'aplomb de la région 109. L'élément chauffant 1303 est par exemple identique ou similaire à l'élément chauffant 113 du commutateur 100. Au cours de cette étape, une ouverture est par exemple formée dans la couche 1301, par exemple par photolithographie puis gravure, à l'emplacement souhaité de l'élément chauffant 1303. L'ouverture est ensuite intégralement comblée par le ou les matériaux de l'élément chauffant 1303 puis une étape de planarisation, par exemple par polissage mécano-chimique, est mise en œuvre de sorte à obtenir une structure présentant une face supérieure plane, l'élément chauffant 1303 affleurant la face supérieure de la couche 1301. Une étape ultérieure de dépôt d'une couche électriquement isolante 1305 du côté de la face supérieure de la structure est ensuite mise en œuvre. La couche 1305 revêt plus précisément la face supérieure de la couche 1301 et la face supérieure de l'élément chauffant 1303. À titre d'exemple, la couche 1305 est en nitrure d'aluminium.
- [0152] La [Fig.13D] illustre plus précisément la structure du commutateur 1300 obtenue à l'issue d'étapes successives de formation de vias conducteurs 1307 s'étendant chacun verticalement depuis la face supérieure de la couche 1305 jusqu'à la face supérieure de l'une des électrodes de conduction 105a, 105b du commutateur 1300, de réalisation d'une autre région 1309 en matériau à changement de phase revêtue d'une autre couche 1311 de passivation, et de dépôt d'une couche électriquement isolante 1313 du côté de la face supérieure de la structure.
- [0153] Les vias conducteurs 1307 sont par exemple réalisés en formant des ouvertures à travers toute l'épaisseur des couches 1305, 1301 et 307 de sorte à exposer une partie de la face supérieure de chaque électrode 105a, 105b, par exemple par photolithographie puis gravure, aux emplacements souhaités des vias 1307. Les ouvertures sont ensuite intégralement comblées par le matériau des vias conducteurs 1307, puis une étape de planarisation, par exemple par polissage mécano-chimique, est mise en œuvre de sorte à obtenir une structure présentant une face supérieure plane, les vias conducteurs 1307 affleurant la face supérieure de la couche 1305. À titre d'exemple, les vias conducteurs 1307 sont en tungstène.

- [0154] La région 1309 et la couche 1311 sont par exemple réalisées comme exposé précédemment, par exemple en relation avec la [Fig.6C], pour la région 109 et la couche 303. À titre d'exemple, la région 1309 et la couche 1311 sont respectivement en les mêmes matériaux que la région 109 et la couche 303.
- [0155] Dans l'exemple représenté, la couche 1313 revêt la face supérieure et les flancs de la couche 1311, les flancs de la région 1309 et des parties de la face supérieure de la couche 1305 non revêtues par la région 1309. La couche 1313 permet par exemple de passiver le commutateur 1300 afin de le protéger contre l'oxydation.
- [0156] Les régions 109 et 1309 en matériau à changement de phase sont connectées chacune à l'une des électrodes de conduction 105a et 105b au moyen des vias conducteurs 1307, la région 1309 étant, dans l'orientation de la [Fig.13D], située au-dessus de la région 109. L'élément chauffant 1303, situé entre les régions 109 et 1309, est électriquement isolé de la région 109 par la couche 307 et de la région 1309 par la couche 1305.
- [0157] Les régions 109 et 1309 en matériau à changement de phase du commutateur 1300 peuvent présenter chacune une épaisseur deux fois moins importante que l'épaisseur T de la couche 109 du commutateur 100 tout en permettant au commutateur 1300 de conserver une résistance à l'état passant R_{ON} sensiblement égale à celle du commutateur 100. Cela permet avantageusement aux régions 109 et 1309 de présenter une meilleure qualité cristalline. L'utilisation de régions 109 et 1309 plus minces que la région 109 du commutateur 100 permet en outre avantageusement au commutateur 1300 d'atteindre des vitesses de commutation plus élevées, la surface du matériau à changement de phase exposée à la chaleur produite par l'élément chauffant étant, dans le commutateur 1300, sensiblement doublée par rapport au commutateur 100, pour une épaisseur cumulée de matériau à changement de phase comparable. Cela permet au commutateur 1300 de présenter de meilleures performances énergétiques que le commutateur 100, l'énergie nécessaire au changement de phase du matériau des régions 109 et 1309 étant moindre.
- [0158] Les figures 14A et 14B illustrent, par des vues en coupe schématiques et partielles, des étapes successives d'un exemple d'un procédé de fabrication d'un commutateur 1400 à base d'un matériau à changement de phase selon un mode de réalisation.
- [0159] La [Fig.14A] illustre plus précisément une structure obtenue, par exemple à partir de la structure précédemment décrite en relation avec la [Fig.13C], après des étapes de réalisation, sur et en contact avec la face supérieure de la couche 1305, d'une autre région 1409 en matériau à changement de phase revêtue d'une autre couche 1411 de passivation, et de dépôt d'une couche électriquement isolante 1413 du côté de la face supérieure de la structure.
- [0160] La région 1409 et la couche 1411 sont par exemple réalisées comme exposé pré-

cédemment, par exemple en relation avec la [Fig.6C], pour la région 109 et la couche 303. À titre d'exemple, la région 1409 et la couche 1411 sont respectivement en les mêmes matériaux que la région 109 et la couche 303.

- [0161] À titre d'exemple, la couche 1413 est d'abord déposée du côté de la face supérieure de la structure après réalisation de la région 1409 et de la couche 1411. La couche 1413 peut par exemple, après dépôt, revêtir les flancs de la région 1409 et la face supérieure et les flancs de la couche 1411. Une étape de planarisation, par exemple par polissage mécano-chimique, permet ensuite d'exposer la face supérieure de la couche 1411. Après planarisation, la couche 1413 affleure par exemple la face supérieure de la couche 1411 comme dans l'exemple illustré en [Fig.14A].
- [0162] La [Fig.14B] illustre plus précisément une structure obtenue à l'issue d'une étape de formation de vias conducteurs 1415, s'étendant chacun verticalement depuis la face supérieure de la couche 1413 jusqu'à la face supérieure de l'une des électrodes de conduction 105a, 105b, d'une étape de formation d'autres vias conducteurs 1417, s'étendant chacun verticalement depuis la face supérieure de la couche 1411 jusqu'à la face supérieure de la région 1409 à proximité de deux côtés opposés de la région 1409, d'une étape de réalisation de deux électrodes de conduction 1419a et 1419b, respectivement connectées aux électrodes de conduction 105a et 105b, et d'une étape de dépôt d'une couche électriquement isolante 1421 du côté de la face supérieure de la structure.
- [0163] Les vias conducteurs 1415 sont par exemple réalisés en formant des ouvertures à travers toute l'épaisseur des couches 1413, 1305, 1301 et 307 de sorte à exposer une partie de la face supérieure de chaque électrode 105a, 105b, par exemple par photolithographie puis gravure, aux emplacements souhaités des vias 1415. Les ouvertures sont ensuite intégralement comblées par le matériau des vias conducteurs 1415. De façon analogue, les vias conducteurs 1417 sont par exemple réalisés en formant des ouvertures à travers toute l'épaisseur de la couche 1411 de sorte à exposer des parties de la face supérieure de la couche 1409, par exemple par photolithographie puis gravure aux emplacements souhaités des vias 1417. Une étape de planarisation, par exemple par polissage mécano-chimique, est par exemple ensuite mise en œuvre de sorte à obtenir une structure présentant une face supérieure plane, les vias conducteurs 1415 et 1417 affleurant la face supérieure de la couche 1413. À titre d'exemple, les vias conducteurs 1415 et 1417 sont en tungstène.
- [0164] Les électrodes 1419a et 1419b sont par exemple formées de façon analogue à ce qui a été exposé en relation avec la [Fig.6A] pour les électrodes 105a et 105b. Chacune des électrodes 1419a, 1419b est connectée à l'électrode 105a, 105b correspondante par l'un des vias conducteurs 1415, et à la région 1409 par l'un des vias 1417. À titre d'exemple, les électrodes 1419a et 1419b sont en le même matériau, ou comprennent

le même empilement de couches de matériaux, que les électrodes 105a et 105b.

[0165] À titre d'exemple, la couche 1421 est déposée du côté de la face supérieure de la structure après réalisation des électrodes 1419a et 1419b. La couche 1413 peut par exemple, après dépôt, revêtir la face supérieure et les flancs des électrodes 1419a et 1419b. Une étape de planarisation, par exemple par polissage mécano-chimique, permet ensuite d'obtenir une structure présentant une face supérieure plane.

[0166] Le commutateur 1400 présente des avantages identiques ou similaires à ceux du commutateur 1300.

[0167] Bien que l'on ait illustré en relation avec les figures 14A et 14B un mode de mise en œuvre d'un procédé de fabrication d'un commutateur comportant deux régions 109 et 1409 en matériau à changement de phase, la personne du métier serait capable d'adapter ce procédé pour réaliser des commutateurs comportant un nombre de régions en matériau à changement de phase supérieur à deux, c'est-à-dire une structure comprenant une alternance de couches de matériau à changement de phase et d'éléments chauffants. Cela permettrait de réduire encore davantage l'épaisseur de chaque région en matériau à changement de phase par rapport au commutateur 100 tout en conservant une résistance à l'état passant R_{ON} similaire.

[0168] Les modes de réalisation des commutateurs 1300 et 1400 précédemment exposés en relation avec les figures 13D et 14B sont combinables avec le mode de réalisation du commutateur 300 de la [Fig.3]. En particulier, on pourrait prévoir qu'au moins l'une des régions 109, 1309, 1409 en matériau à changement de phase des commutateurs 1300 et 1400 comprenne un ou plusieurs piliers, analogues aux piliers 301 du commutateur 300, s'étendant dans la région en matériau à changement de phase, le ou les piliers étant en un matériau présentant une conductivité thermique supérieure à celle du matériau à changement de phase. Les commutateurs 1300 et 1400 bénéficieraient ainsi d'avantages semblables à ceux du commutateur 300.

[0169] Les modes de réalisation des commutateurs 1300 et 1400 précédemment exposés en relation avec les figures 13D et 14B sont en outre combinables avec les modes de réalisation des commutateurs 700, 900, 1000 et 1100 des figures 7, 9, 10 et 11. En particulier, on pourrait prévoir qu'au moins l'une des régions 109, 1309, 1409 en matériau à changement de phase des commutateurs 1300 et 1400 soit développée sur une surface tridimensionnelle comprenant au moins un îlot identique ou similaire aux îlots 701.

[0170] La personne du métier est capable d'adapter le procédé de fabrication du commutateur 1300 décrit ci-dessus en relation avec les figures 13A à 13D et le procédé de fabrication du commutateur 1400 décrit ci-dessus en relation avec les figures 14A et 14D pour réaliser ces différentes structures.

[0171] Divers modes de réalisation et variantes ont été décrits. La personne du métier

comprendra que certaines caractéristiques de ces divers modes de réalisation et variantes pourraient être combinées, et d'autres variantes apparaîtront à la personne du métier.

- [0172] Enfin, la mise en œuvre pratique des modes de réalisation et variantes décrits est à la portée de la personne du métier à partir des indications fonctionnelles données ci-dessus. En particulier, les modes de réalisation décrits ne se limitent pas aux exemples particuliers de matériaux et de dimensions mentionnés dans la présente description.

Revendications

- [Revendication 1] Commutateur (1300 ; 1400) à base d'un matériau à changement de phase comprenant :
- des première et deuxième régions (109, 1309 ; 109, 1409) en ledit matériau à changement de phase connectées chacune à des première et deuxième électrodes (105a, 105b) de conduction du commutateur, la deuxième région étant située au-dessus de la première région ; et
 - un élément chauffant (1303) situé entre les première et deuxième régions en ledit matériau à changement de phase et électriquement isolé des première et deuxième régions en ledit matériau à changement de phase.
- [Revendication 2] Commutateur selon la revendication 1, dans lequel une région (109), parmi les première et deuxième régions en ledit matériau à changement de phase, est sur et en contact avec les première et deuxième électrodes (105a, 105b).
- [Revendication 3] Commutateur selon la revendication 2, dans lequel l'autre région (1309) en ledit matériau à changement de phase est connectée aux première et deuxième électrodes par des vias (1307).
- [Revendication 4] Commutateur selon la revendication 3, dans lequel lesdits vias (1307) sont en contact, par leur face supérieure, avec la face inférieure de ladite autre région (1309) en ledit matériau à changement de phase.
- [Revendication 5] Commutateur selon la revendication 2, dans lequel l'autre région (1409) en ledit matériau à changement de phase est sous et en contact avec des troisième et quatrième électrodes (1419a, 1419b).
- [Revendication 6] Commutateur selon la revendication 5, dans lequel les troisième et quatrième électrodes sont respectivement connectées aux première et deuxième électrodes par des vias (1415).
- [Revendication 7] Commutateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel ledit matériau à changement de phase est un matériau chalcogénure.
- [Revendication 8] Commutateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel l'élément chauffant (1303) est en métal ou en un alliage métallique.
- [Revendication 9] Commutateur selon la revendication 8, dans lequel l'élément chauffant (1303) est en tungstène ou en nitrure de titane.
- [Revendication 10] Commutateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, comprenant en outre un ou plusieurs piliers (301) s'étendant dans la

première région (109, 1309) en ledit matériau à changement de phase, le ou les piliers étant en un matériau présentant une conductivité thermique supérieure à celle dudit matériau à changement de phase.

- [Revendication 11] Commutateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, comprenant en outre un ou plusieurs piliers (301) s'étendant dans la deuxième région (109, 1409) en ledit matériau à changement de phase, le ou les piliers étant en un matériau présentant une conductivité thermique supérieure à celle dudit matériau à changement de phase.
- [Revendication 12] Commutateur selon la revendication 10 ou 11, dans lequel le matériau du ou des piliers (301) est électriquement isolant.
- [Revendication 13] Commutateur selon l'une quelconque des revendications 10 à 12, dans lequel chaque pilier (301) présente une dimension latérale maximale égale à environ 300 nm.
- [Revendication 14] Procédé de fabrication d'un commutateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, comprenant les étapes successives suivantes :
- a) dépôt de la première région (109) en ledit matériau à changement de phase ;
 - b) réalisation de l'élément chauffant (1303) ; et
 - c) dépôt de la deuxième région (1309 ; 1409) en ledit matériau à changement de phase.

[Fig. 1]

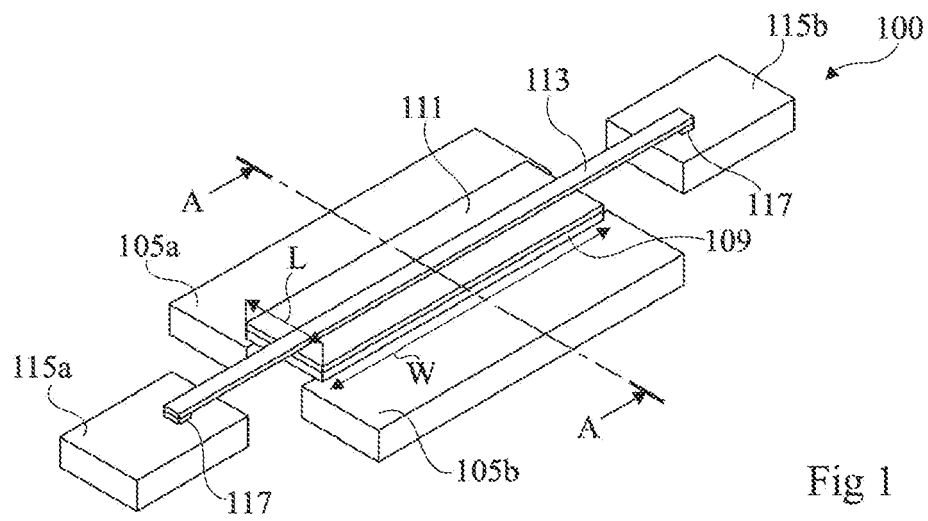


Fig 1

[Fig. 2]

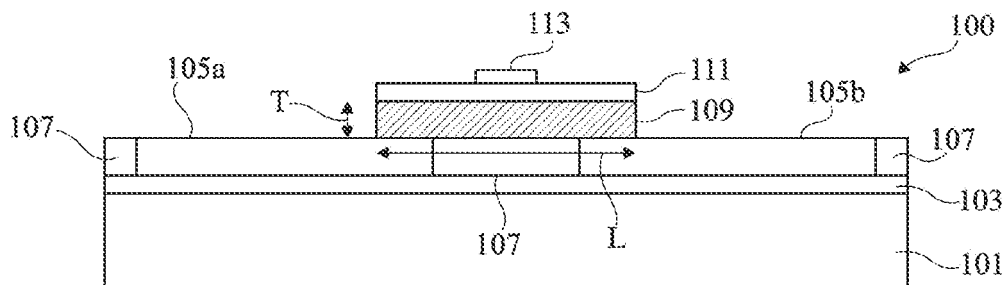


Fig 2

[Fig. 3]

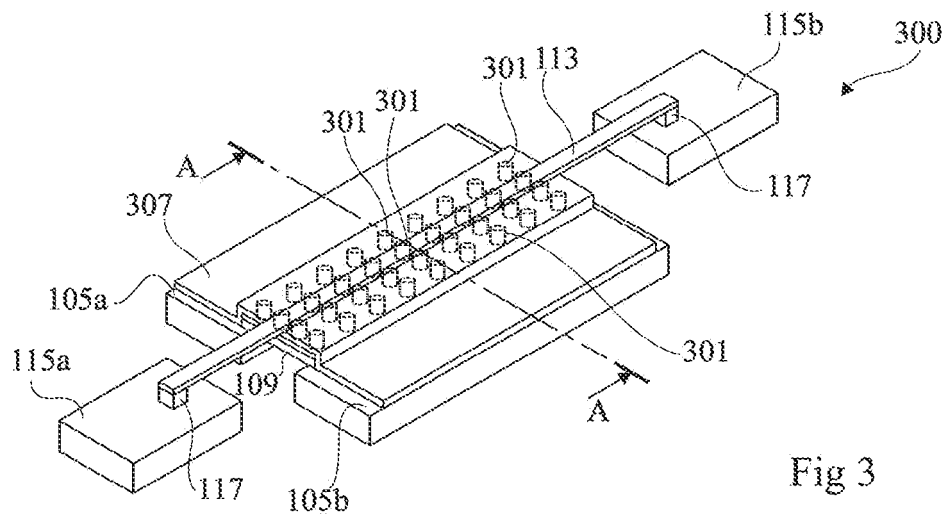


Fig 3

[Fig. 4]

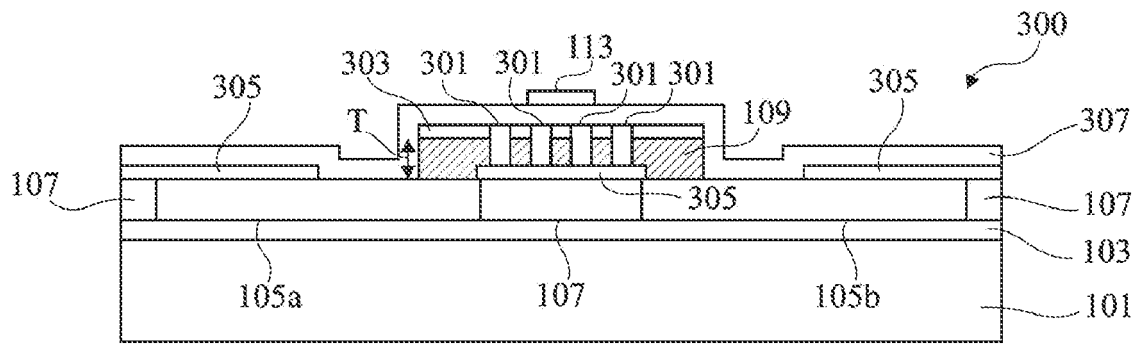


Fig 4

[Fig. 5]

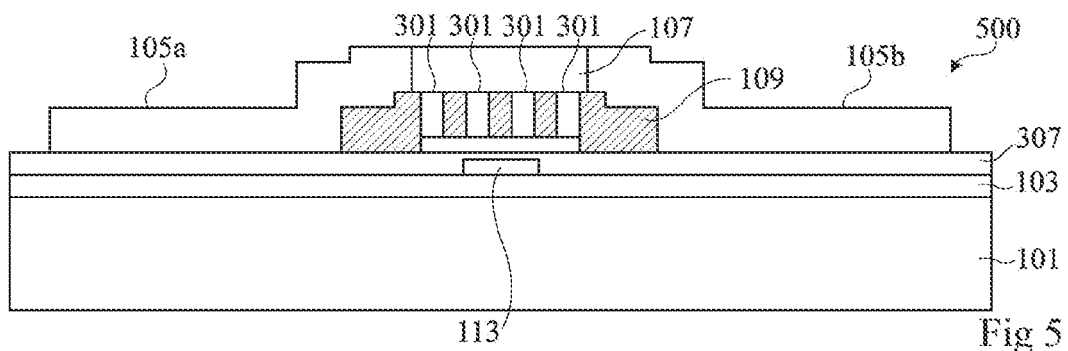


Fig 5

[Fig. 6A]

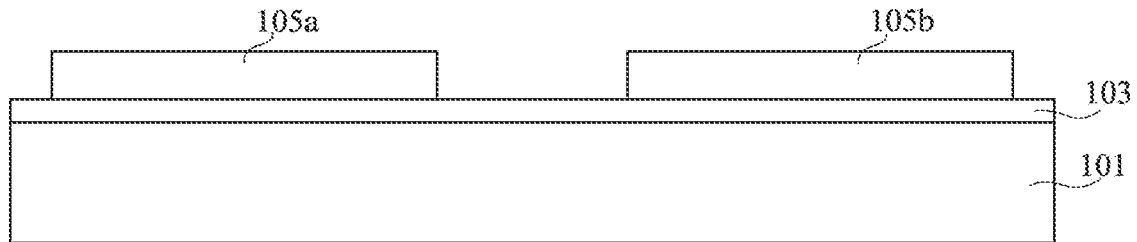


Fig 6A

[Fig. 6B]

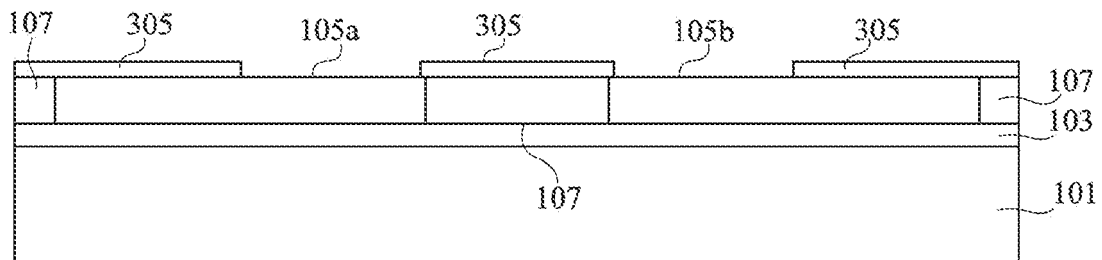


Fig 6B

[Fig. 6C]

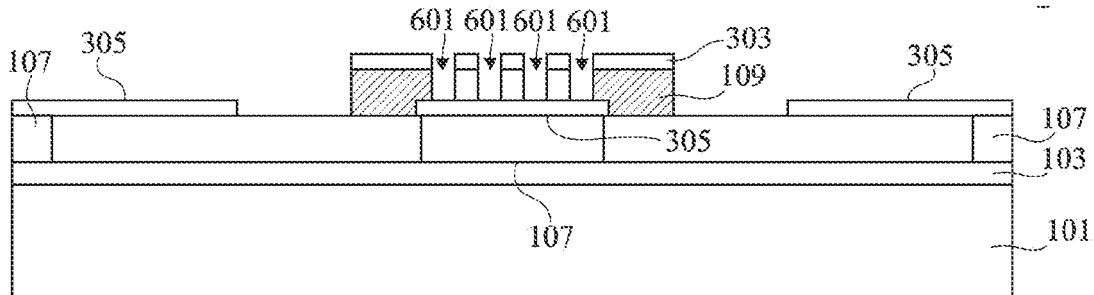


Fig 6C

[Fig. 7]

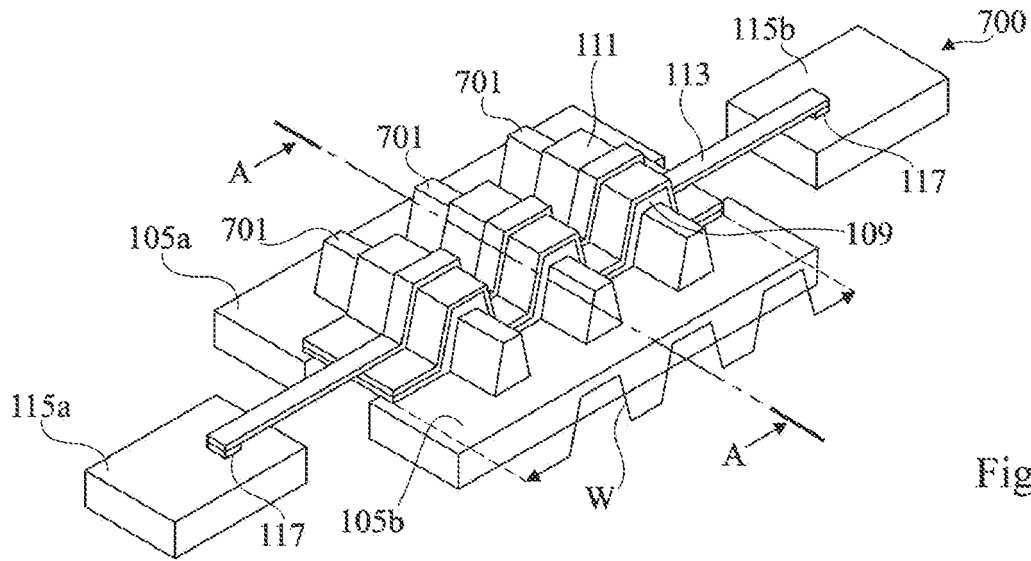


Fig 7

[Fig. 8]

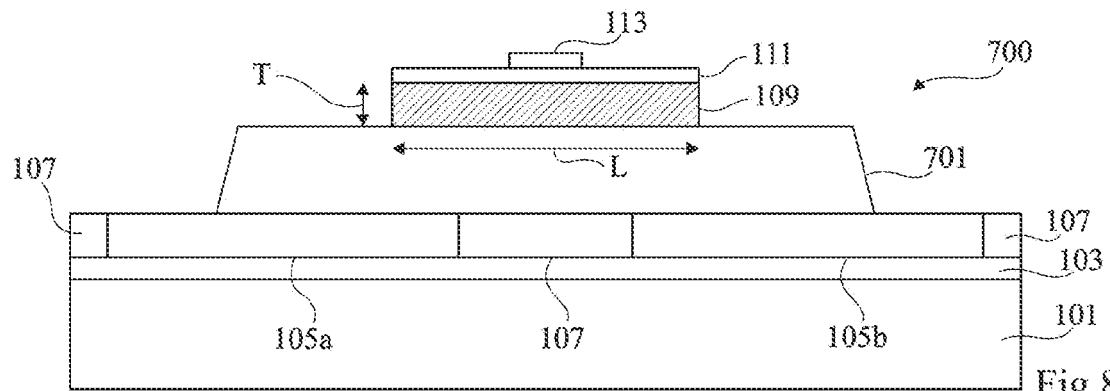


Fig 8

[Fig. 9]

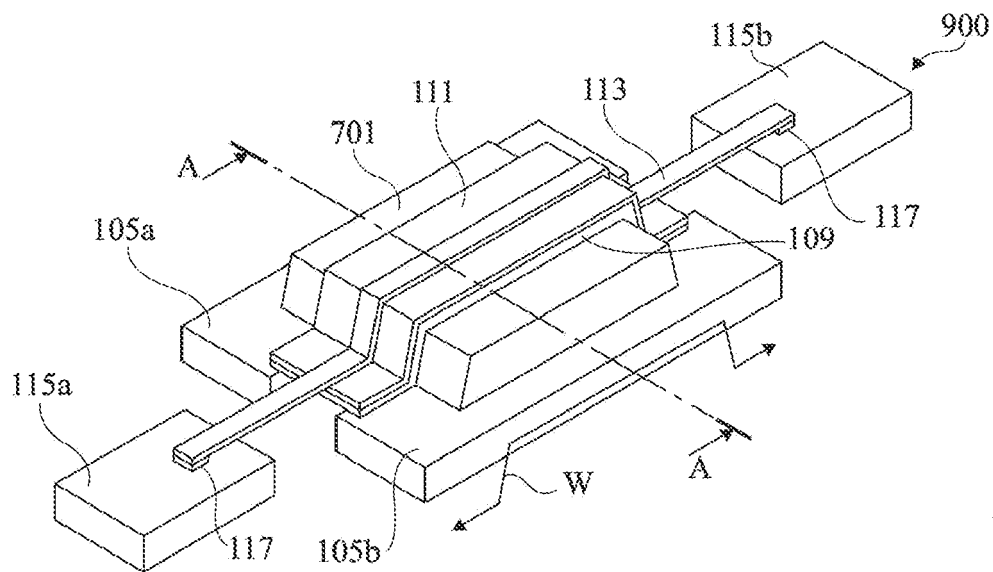
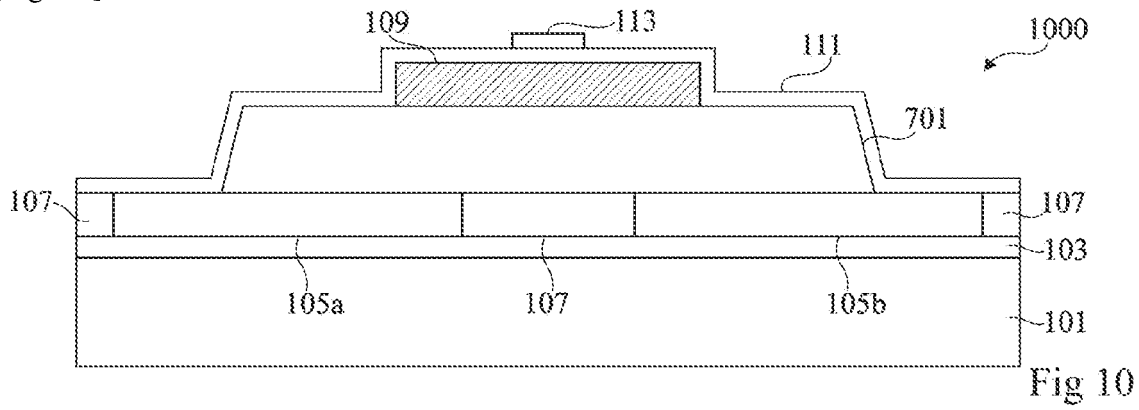
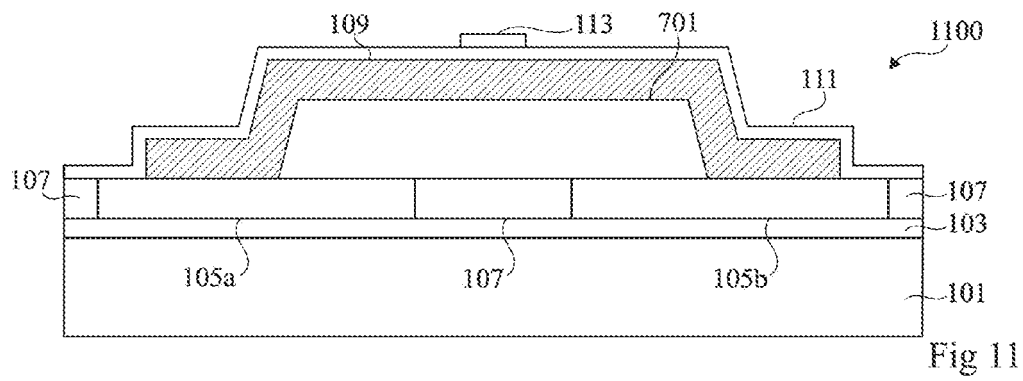


Fig 9

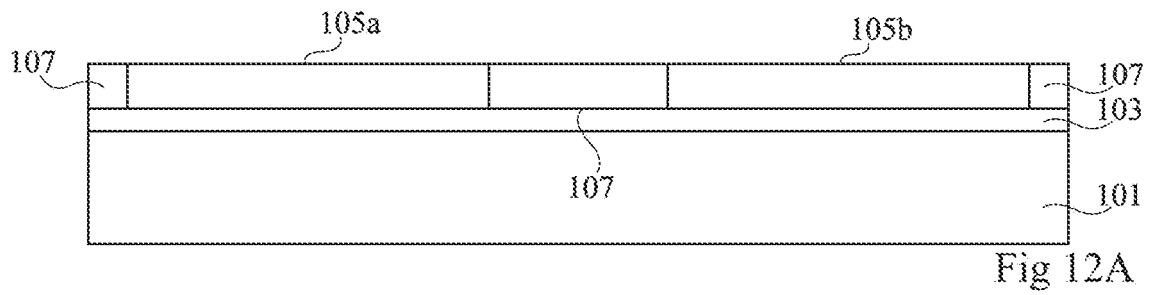
[Fig. 10]



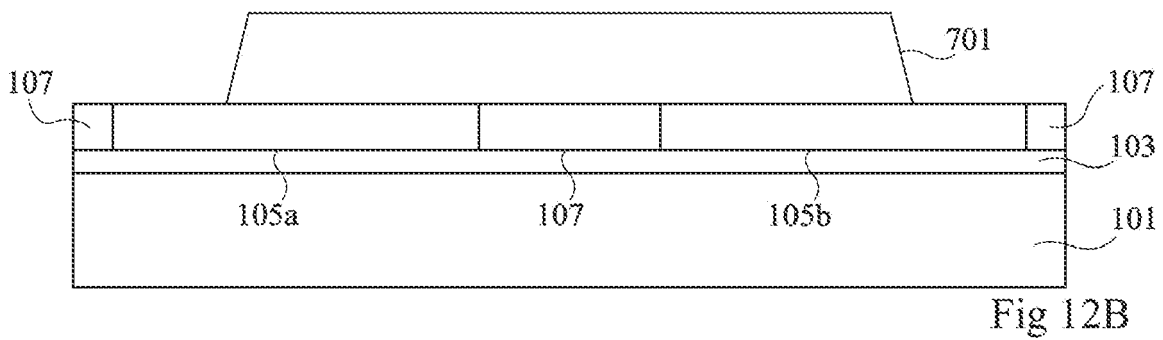
[Fig. 11]



[Fig. 12A]



[Fig. 12B]



[Fig. 13A]

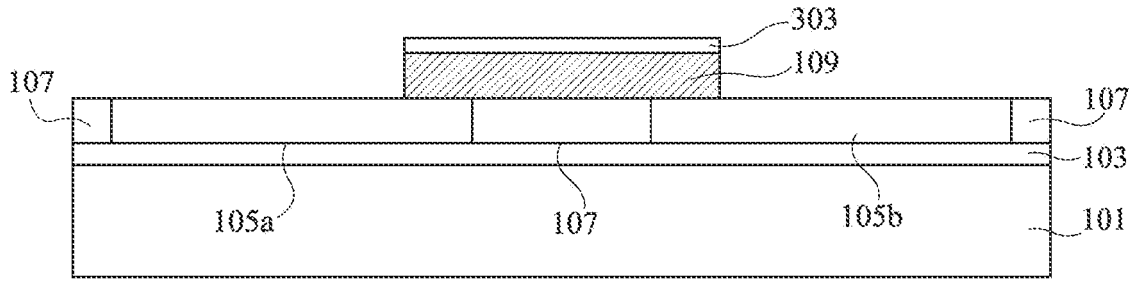


Fig 13A

[Fig. 13B]

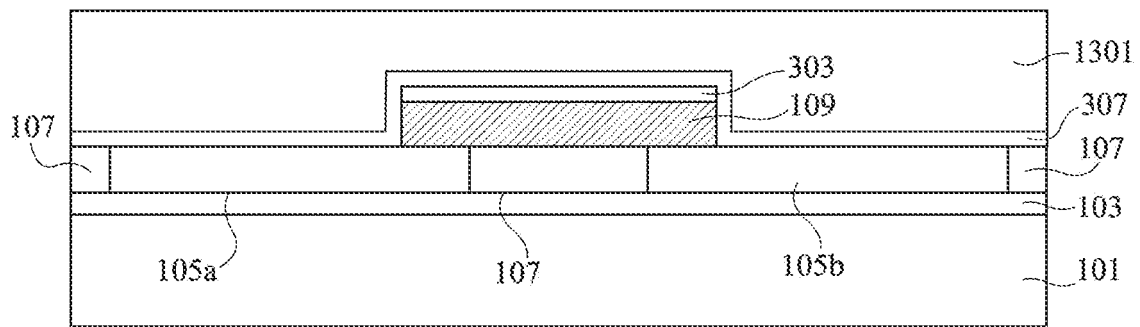


Fig 13B

[Fig. 13C]

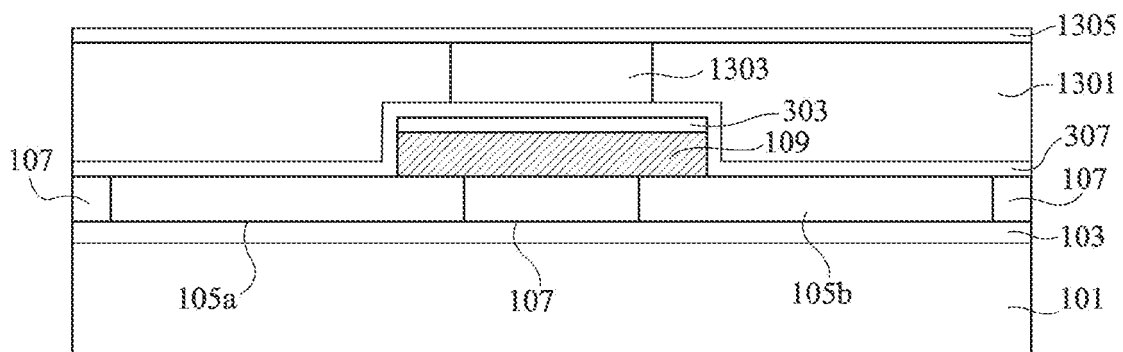


Fig 13C

[Fig. 13D]

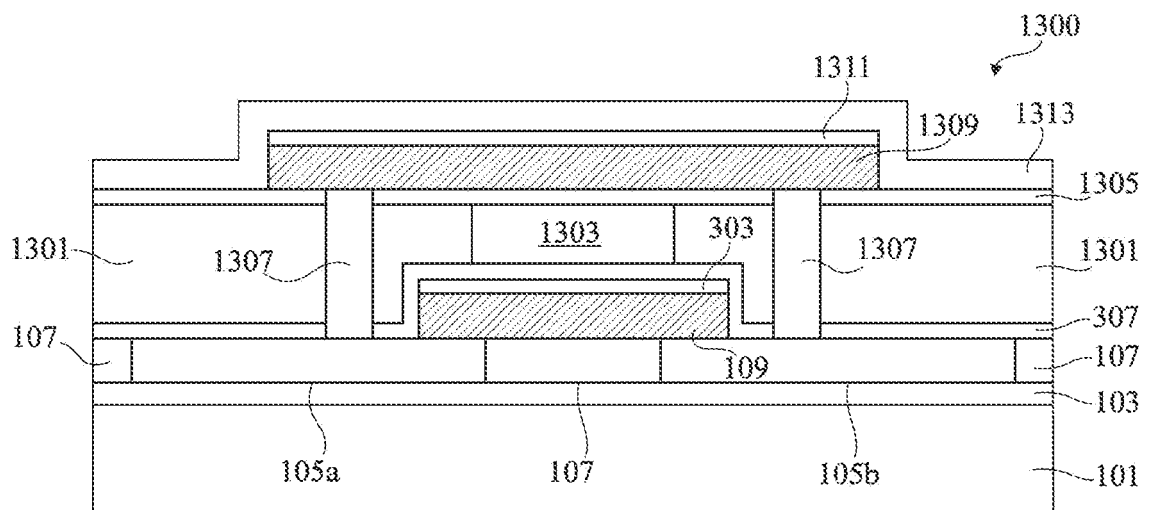


Fig 13D

[Fig. 14A]

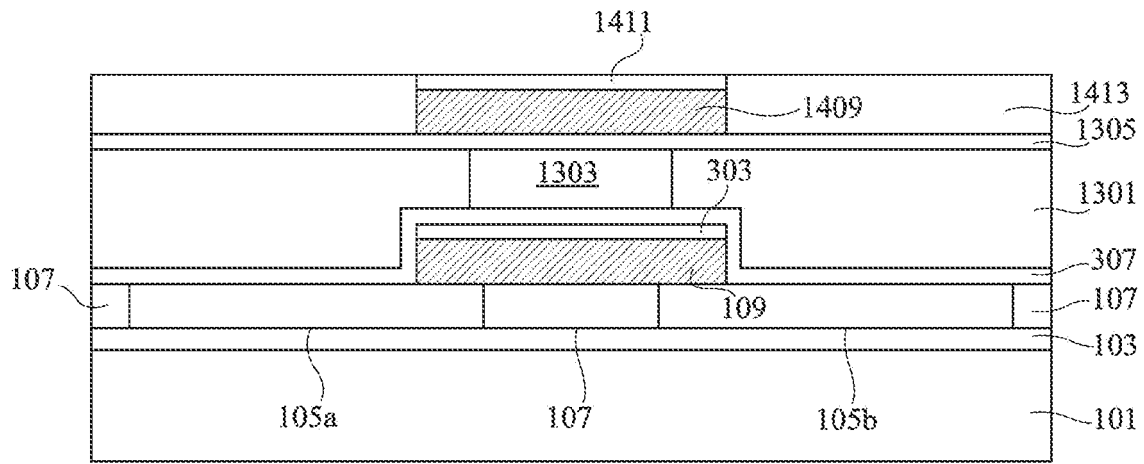


Fig 14A

[Fig. 14B]

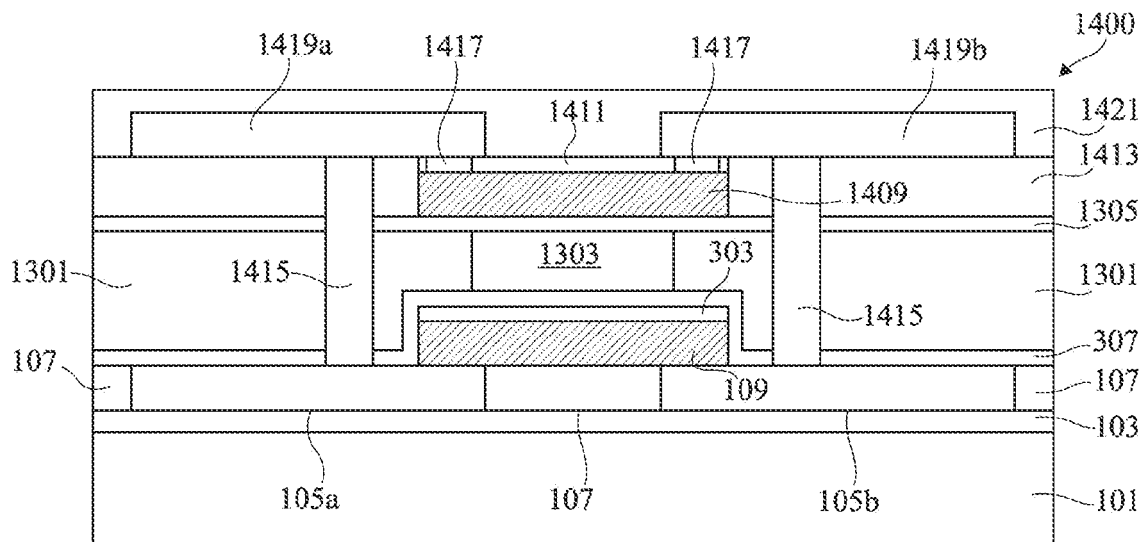


Fig 14B

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 910216
FR 2207298

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 2021/320250 A1 (HEISS DOMINIK [DE] ET AL) 14 octobre 2021 (2021-10-14)	1, 7-9, 14	H01L45/00 H01H1/62 H01L29/96
Y	* alinéas [0037] - [0039], [0042],	2-6	
A	[0055] - [0059]; figure 8 *	10-13	

Y	US 2006/102927 A1 (FUJITA SHINOBU [JP] ET AL) 18 mai 2006 (2006-05-18)	2-6	
	* alinéas [0062] - [0077]; figures 2-4 *		

E	US 2022/285614 A1 (LI JUNTAO [US] ET AL) 8 septembre 2022 (2022-09-08)	1, 7-9, 14	
	* alinéas [0056] - [0082]; figures 1-10 *		

			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			H10N
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
13 février 2023		Köpf, Christian	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2207298 FA 910216**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **13-02-2023**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2021320250 A1	14-10-2021	CN 113517394 A	19-10-2021
		US 2021320250 A1	14-10-2021

US 2006102927 A1	18-05-2006	JP 4783045 B2	28-09-2011
		JP 2006173555 A	29-06-2006
		US 2006102927 A1	18-05-2006

US 2022285614 A1	08-09-2022	AUCUN	
